

		2. Sem. (Jg 11/12) Gruppe A: PhT / Pmb	2. Sem. (Jg 11/12) Gruppe B: Pmb	2. Sem. (Jg 11/12) Mess-u. Autom.technik	2. Sem. (Jg 11/12) Medien- u. Komm.syst.
MO	1	08.00-09.30 Bartuch / Leck	Physik 2 C5	Mathematik 2 B1	
	2	09.50-11.20 Koch	<b>NsZP:</b> Physik 2 C5	Carstens	
	3	12.15-13.45 <b>NsZP:</b> Praktikum Chemie Ohms C209	<b>NsZP:</b> Praktikum Physik Leck C7	<b>NsZP:</b> Elektrotechnik 2 C207	
	4	14.00-15.30		Hirschberg	
	5	15.45-17.15			
	6	17.30-19.00			
DI	1	08.00-09.30 Kegler	Informatik 1 C5	Softwareentwicklung 2 Stock B1	
	2	09.50-11.20 Werkstoffkunde Gräfe C207	Mathematik 2 Witte B7	<b>NsZP:</b> Praktikum Elektrotechnik Hirschberg C111	Softwareentwicklung 2 Stock A2
	3	12.15-13.45			
	4	14.00-15.30 <b>NsZP:</b> Praktikum Physik Hildebrand C7	<b>NsZP:</b> Praktikum Chemie Nollau C209		
	5	15.45-17.15			
MI	1	08.00-09.30 Kegler A2		<b>NsZP:</b> Elektrotechnik 2 Hirschberg B2	
	2	09.50-11.20 Mathematik 2 Weidner B8	Werkstoffkunde Gräfe C207	Softwareentwicklung 2 Stock A2	Technisches Englisch Ekanayake B2
	3	12.15-13.45		Technisches Englisch Ekanayake B2 <b>Beginn 11:40</b>	
	4	14.00-15.30			
	5	15.45-17.15			
DO	1	08.00-09.30	Mathematik 2 Witte B8	Physik 2 Bartuch / Leck C5	
	2	09.50-11.20 Mathematik 2 Weidner B7	Informatik 1 Simon A2	<b>NsZP:</b> Physik 2 C5	
	3	12.15-13.45		<b>NsZP:</b> Praktikum Physik C7	
	4	14.00-15.30		Leck	
	5	15.45-17.15			
	6	17.30-19.00			
FR	1	08.00-09.30 Technische Mechanik 1 Bußmann / Kirchhoff	C5	Mathematik 2 Carstens B7	
	2	09.50-11.20		Mathematik 2 Carstens B7	<b>NsZP:</b> Praktikum Elektrotechnik Hirschberg C111
	3	12.15-13.45			
	4	14.00-15.30			
	5	15.45-17.15			
	6	17.30-19.00			

		4. Sem. (Jg 10/11) Physik. Technologien	4. Sem. (Jg 10/11) Präzisionsmaschinenbau	4. Sem. (Jg 10/11) Mess-u. Autom.technik	4. Sem. (Jg 10/11) Medien u. Komm.syst.	
MO	1	08.00-09.30		<b>NsZP:</b> Algorithm. u. Datenstrukturen Weidner B8 / A2		
	2	09.50-11.20	<b>BaWPF:</b> 3D-CAD 1 (Mollus A1)	Optik- u. Feinwerkfertigung Osterried / Müller C207	Algorithmen und Datenstrukturen Weidner B8	
	3	11.40-13.10	<b>WPF:</b> Spez. Relat.theorie Koch B102	<b>NsZP:</b> Grundlagen der Fertigungsmesstechnik Osterried B8	<b>NsZP:</b> Algorithmen u. Datenstrukturen Weidner A2	
	4	14.00-15.30	<b>NsZP:</b> Festkörperphysik Müller B102		<b>NsZP:</b> Modellierung und Regelung technischer Systeme Hadeler B7	
	5	15.45-17.15				
	6	17.30-20.30	<b>NsZP: BaWPF:</b> Vortrags- und Präsentationstechnik (Hirschberg B103) <b>NsZP: BaWPF:</b> Schaltungssimulation m. PSpice (Bobey B101)			
DI	1	08.00-09.30	Techn. Optik Bartuch B2	<b>NsZP:</b> Konstruktionsmethodik/CAD Bachmann / Mollus A1	<b>BaWPF:</b> Skriptsprachen (Bürmann A209)	
	2	09.50-11.20			Nachrichtentechnik Ibenthal B1	
	3	11.40-13.10	<b>NsZP:</b> Techn. Optik Bartuch B103	Konstruktionsmethodik/CAD Schalz B8		
	4	14.00-15.30		Technische Mechanik 2 Schalz B8	<b>NsZP:</b> Modellierung und Regelung technischer Systeme Hadeler B7	
	5	15.45-17.15	<b>BaWPF:</b> Oberflächentechnik (Bußmann B8)			
	6	17.30-19.00	<b>WPF:</b> Programmierung mobiler Geräte (Herbon, A212) <b>BaWPF:</b> Betriebswirtschaftliche Planung (Winkler/Keveloh B2) <b>Beginn: 16.30 Uhr</b>			
MI	1	08.00-09.30	<b>BaWPF:</b> CIM (Kirchhoff A1) <b>BaWPF:</b> Elektromagn. Verträglichkeit (Kärst B1) <b>BaWPF:</b> Videotechnikpraxisprojekt (Bürmann A201)			
	2	09.50-11.20	<b>NsZP:</b> Modellierung und Regelung technischer Systeme Hadeler C5	<b>NsZP:</b> Mikroprozessortechnik Kegler B1		
	3	11.40-13.10				
	4	14.00-15.30				
	5	15.45-17.15				
DO	1	08.00-09.30	Halbleiter-Elektronik Bobey B2	<b>NsZP:</b> Grundlagen der Fertigungsmesstechnik Kirchhoff B1	Halbleiter-Elektronik Bobey B2	
	2	09.50-11.20			Grdl. Audiotechnik Hirschberg B101	
	3	11.40-13.10	<b>NsZP:</b> Modellierung und Regelung technischer Systeme Hadeler C5		<b>NsZP:</b> Mikroprozessortechnik Kegler B1	
	4	14.00-15.30				
	5	15.45-17.15	<b>BaWPF:</b> Microcontrollerprogr. in C (Kegler B1) <b>BaWPF:</b> Qualitätssicherung (Kirchhoff B103)			
	6	17.30-19.00			<b>BaWPF:</b> Einf. Softwareengineering (Stock B7/ A2) <b>Beginn: 17.15 Uhr</b>	
FR	1	08.00-09.30	Festkörperphysik Müller B102	<b>NsZP:</b> Konstruktionsmethodik/CAD Bachmann / Mollus A1	<b>BaWPF:</b> Design Patterns (Stock A12)	
	2	09.50-11.20			<b>NsZP:</b> Verstärkertechnik Kärst B8	
	3	11.40-13.10		Optik- u. Feinwerkfert. Bußmann B1		
	4	14.00-15.30				
	5	15.45-17.15	<b>BaWPF:</b> PCB-Design E (Burdick A2)			
	6	17.30-19.00				

		2./ 4./ 6. Sem. Master OE/Photonics	2. Sem. Master PMB	2. Sem. Master EI: MAI	2. Sem. Master EI: MdT	
MO	1	08.00-09.30			<b>MaWPF:</b> Advanced digital signal processing (Ibenthal B101)	
	2	09.50-11.20	<b>MaWPF:</b> Angewandte Lasermedizin (Wieneke B7)		Messelektronik Kärst B2	
	3	11.40-13.10	<b>MaWPF:</b> Messdatenanalyse Carstens B1			
	4	14.00-15.30	<b>MaWPF:</b> Modellbildung fluidischer u. thermodynamischer Systeme (Nollau B1)			
	5	15.45-17.15				
DI	1	08.00-09.30	Plasmatechnologie Viöl B7			
	2	09.50-11.20	Grdl. Bildverarbeitung Bobey C5	Grdl. Bildverarbeitung Bobey C5		
	3	11.40-13.10				
	4	14.00-15.30	<b>MaWPF:</b> Optische Schichten (Ehlers B102)		<b>MaWPF:</b> Project management (Ibenthal B1)	
	5	15.45-17.15	<b>MaWPF:</b> Windenergie (Osterried B103)			
	6	17.30-19.00				
MI	1	08.00-09.30	<b>MaWPF:</b> Comp. assisted optical design (Koch A12) <b>MaWPF:</b> Object oriented progr. (Weidner A209)			
	2	09.50-11.20	Theoretische Optik Bartuch B101	Werkstoffwissenschaften Ohms B103	Systemtheorie Ibenthal B7	
	3	11.40-13.10				
	4	14.00-15.30				
	5	15.45-17.15				
DO	1	08.00-09.30	Höhere Konstruktionslehre Schalz B103	<b>NsZP:</b> Simulation dynamischer Systeme (Hadelar A12)		
	2	09.50-11.20				
	3	11.40-13.10	Optische Materialien Koch B103		<b>NsZP:</b> Vert. Antriebstechnik Kärst B2/C106	
	4	14.00-15.30	Faser- u. integr. Optik Bartuch B101	Vert. Strömungslehre Brinkmann B103		
	5	15.45-17.15	<b>Ausweichtermine MaWPF:</b> Optische Schichten (Ehlers B102)			
	6	17.30-19.00				
FR	1	08.00-09.30	Optical system design Koch B101	<b>MaWPF:</b> Echtzeitsysteme (Böhmer B2)		
	2	09.50-11.20				
	3	11.40-13.10				
	4	14.00-15.30				
	5	15.45-17.15				
	6	17.30-19.00				

		2. Sem. Gr. A Wilng	2. Sem. Gr. B Wilng	4.Sem. Wilng SSP Prod.technik		
MO	1	08.00-09.30				
	2	09.50-11.20				
	4	14.00-15.30				
	5	15.45-17.15				
	6	17.30-19.00				
DI	1	08.00-09.30				
	2	09.50-11.20				
	3	11.40-13.10				
	4	14.00-15.30				
	5	15.45-17.15				
	6	17.30-19.00				
MI	1	08.00-09.30				
	2	09.50-11.20				
	3	11.40-13.10				
	4	14.00-15.30				
	5	15.45-17.15				
DO	1	08.00-09.30 <b>NsZP:</b> Praktikum Physik Bartuch C7		Kunststofftechnologie Gräfe C207		
	2		09.50-11.20			
	3	11.40-13.10		EDV Witte A2	<b>NsZP:</b> Kunststofftechn. Gräfe C207	
	4	14.00-15.30		EDV Witte A2	Fertigungstechnik Bußmann B8	
	5	15.45-17.15		Chemie Gräfe C207		
	6	17.30-19.00				
FR	1	08.00-09.30	Chemie Ohms C207	<b>NsZP:</b> Praktikum Physik Osterried C7		
	2	09.50-11.20	EDV Witte A2			
	3	11.40-13.10	EDV Witte A2			
	4	14.00-15.30				
	5	15.45-17.15				
	6	17.30-19.00				